

第106學年度清華大學普通物理實驗(一)

預報 或 結報 課程編號：10620PHYS102011

實驗名稱：光學

系 級：材料二 組 別：7

學 號：106031209 姓 名：彭麗文

組 員：林宣慈

實驗日期：107 年 4 月 25 日 補作日期： 年 月 日

◎ 以下為助教記錄區

預報繳交日期	報告成績	助教簽名欄
結報繳交日期	A+	

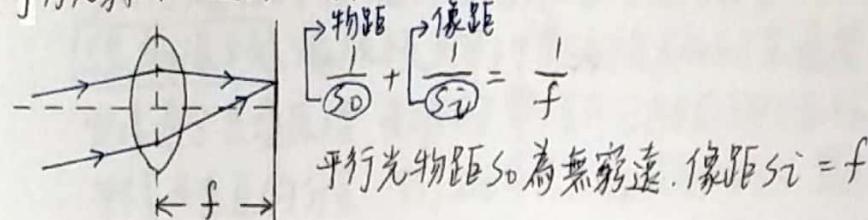
報告缺失紀錄

實驗一：光學

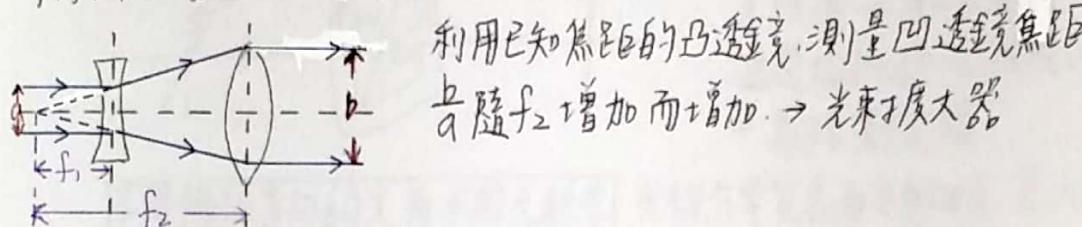
A. 薄透鏡焦距之量測

一、實驗目的：利用平行光經過薄透鏡會聚集在焦平面的特性，測量薄透鏡焦距

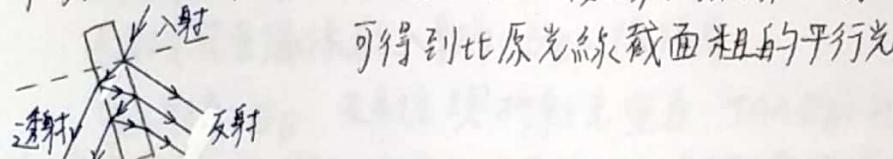
二、實驗原理：平行光射入凸透鏡，會在焦平面會聚成一點。



平行光經過凹、凸透鏡組合，若兩透鏡焦點重合，則凸透鏡射出平行光



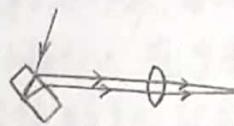
平行光經過平板厚玻璃，兩平行面反覆反射可將第一反射光線形成平行光



三、實驗儀器：氦氖雷射、凸、凹透鏡、厚平板玻璃、直尺、光學台、光屏

四、實驗步驟：

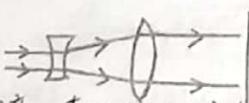
(一) 凸透鏡：



1. 架設裝置
2. 移動光屏，找出使平行光聚成一點的位置，即測量凸透鏡到光屏距離

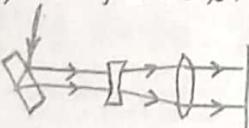
(二) 凹透鏡：

A. 方方法一：



1. 架設裝置
2. 移動凹透鏡，直到凸透鏡射出平行光。

B. 方方法二：



1. 架設裝置
2. 蓋上A2。

B. 壓克力的折射率

一、實驗目的：測量壓克力折射率

二、實驗原理：Snell's law: $\frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1}$, $V = \frac{c}{n}$.

三、實驗儀器：氦氖雷射、雷射測距儀、壓克力平板、方形壓克力棒

四、實驗步驟：

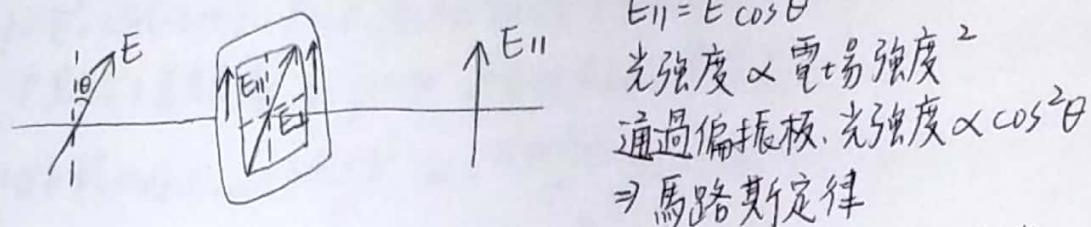
1. 將雷射光垂直入射壓克力平板，記錄現象，決定折射率
2. 利用雷射測距儀及壓克力木棒測量壓克力折射率。

C. 光的偏振

一、實驗目的：觀察光的偏振現象

二、實驗原理：可見光是处在 $400\sim700\text{ nm}$ 的電磁波，電場和磁場方向垂直且均垂直波動行進方向。電場方向為偏振方向。若光源電場無特定方向，為非偏振光，可利用儀器將非偏振光分解而得偏振光。

線偏振板：偏振板只容許某偏振方向的光通過，吸收其他方向的光。
電場遵守疊加原理，光波的電場可分解成與偏振板偏振方向（透射軸）平行及垂直的分量，平行方向可完全通過偏振板，垂直方向則完全被吸收。



不同偏振方向的光有不同反射率，光從介電質表面反射時，若入射角 $= \theta_B$ ，則反射光只有偏振方向垂直於入射角，平行於入射角完全穿過， θ_B 是使反射光完全偏振的入射角， $\theta_B = \text{偏振角}$ 。

當入射角 $= \theta_B$ ，反射光與折射光垂直， $\tan \theta_B = n$ 。

三、實驗儀器：氣氛雷射、光學台、角度台、光度計、偏振板、厚玻璃（壓克力）、量角器

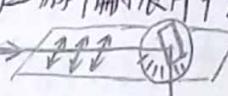
四、實驗步驟：

- 利用地面反射光決定偏振片的偏振方向。

- 利用 Light Meter，在手機環境光感測器上固定一偏振片，再加上一偏振片後轉動，記錄穿透過光強度隨角度的變化。

- 在 2. 光最弱時，在兩偏振片中加入第三片，再轉動第三片，觀察。

- 架設裝置



- 轉動角度調整台，改變光束對玻璃片的入射角，觀察光強度變化。
反射光最弱時， $\theta = \theta_B$ ，量 θ ，求 n 。

- 架設裝置



- 轉動角度調整台，改變光束對玻璃片的入射角，觀察光強度變化。
透過偏振片的光最弱時， $\theta = \theta_B$ ，量 θ ，代入 $\tan \theta_B = n$ 求 n

- 重覆 6.7. 調整 $\theta = \theta_B$ ，記下折射、反射光方向，測量入射、折射角，驗證折射光是否與反射光垂直。

1. 單狹縫繞射

一、實驗目的：觀察雷射光經過單狹縫的繞射現象

二、實驗原理：惠更斯原理：波前上的任一點可視為一個次波源，發出一球面波。當光束通過狹縫，狹縫中任一點可視為波源，屏幕上的光是來自狹縫中各點之光波疊加而成，因參差光程不同，相位也不同，產生干涉，在屏幕上造成單狹縫繞射圖形。

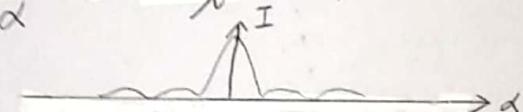
單狹縫繞射強度 平面波電場： $\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \sin(kx - wt)$ 。當平面波到狹縫

$\vec{E}(0,t) = \vec{E}_0 \sin(-wt)$ ， P 為來的狹縫中各點相加，狹縫中任一點

$\vec{E}(\theta) = ab \vec{E}_0 \sin(kl - wt) \frac{\sin(\alpha)}{\alpha}$ ， $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ ， $I(\theta) = b^2 a^2 \vec{E}_0^2 \sin^2(kl - wt) \frac{\sin^2(\alpha)}{\alpha^2}$

$$\vec{E}(\theta) = ab \vec{E}_0 \sin(kl - wt) \frac{\sin(\alpha)}{\alpha} \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad I(\theta) = b^2 a^2 \vec{E}_0^2 \sin^2(kl - wt) \frac{\sin^2(\alpha)}{\alpha^2}$$

$I(\theta)$ 在 $\theta = 0$ 最大。



三、實驗儀器：氣氛雷射、光學台、單狹縫片、單狹縫支架、毛細距與凸透鏡支架

四、實驗步驟：

1. 調整光學裝置，使光學台水平。

2. 在光學台上，雷射前架一單狹縫膠片，使雷射光通過單狹縫。

3. 調整單狹縫支架使雷射光在屏上產生 3 or 5 點亮紋，記錄。

4. 調整單狹縫片使光通過不同單狹縫，重複 3, 4。

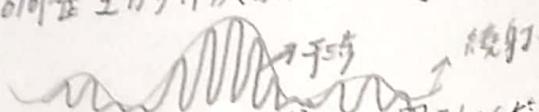
5. 讀取狹縫寬及狹縫到光鐵口距離，求光波長。

6. 剪一根頭髮重覆 1~5，計算頭髮直徑。

7. 使用游標尺測頭髮直徑，比較。

8. 將手移開移開，調整塑膠片使雷射光通過不同形狀小孔，觀察。

5. 雙狹縫繞射



一、實驗目的：觀察光經過雙狹縫的繞射現象，學習由圖形推算光的波長。

二、實驗原理：光經過寬度相等且互相平行的兩狹縫會形成兩相同的繞射圖形，若兩狹縫很靠近，則圖形干涉，干涉亮紋 $d \sin \theta \approx m\lambda$ ，暗紋 $d \sin \theta \approx (m - \frac{1}{2})\lambda$

三、實驗儀器：氣氛雷射、雙狹縫板、光度計直尺、U型支架、光學台。

四、實驗步驟：

1. 雷射光沿水平射到 1m 遠牆上。

2. 在光學台上以 U 型支架將雙狹縫板安裝在雷射光的路徑上。

3. 調節雙狹縫板的位置，使雷射光經過第一組狹縫，觀察。

4. 觀察並錄圖形，量出暗紋間距離。

5. 觀察繞射紋亮度，辨認單狹縫繞射和雙狹縫干涉亮度。

6、量雙狹縫板到牆距離，由 $d \sin \theta \approx m\lambda$ 算出光波長
久便雷射光經過第二、三、四組狹縫，重覆4~6。

F. 多狹縫繞射一光柵

一、實驗目的：觀察多狹縫繞射現象，由圖形推算光的波長。

二、實驗原理：光經過一系列寬度相同、互相平行且等間距的狹縫，形成一系列繞射紋，若間距很小，則圖形干涉亮紋 $d \sin \theta = m\lambda$ 。主要干涉亮紋狹窄而明亮，次要干涉亮紋微弱。

三、實驗儀器：氮氛雷射、光柵板、直尺、U型支架、光學台

四、實驗步驟：重複三步驟，將雙狹縫板換成光柵板。

*問題與實習

Q：造成實驗誤差的原因？

A：(1) 雷射光沒有對準狹縫。

(2) 距離量測有誤

(3) 角度量測有誤

(4) 平行光並未完全聚在一點（實驗A）

